

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

第5回 審査基準専門委員会WG

議事次第・配布資料一覧

日時：平成27年6月5日（金）15時00分 開会
会場：特許庁9階 庁議室

1. 開会
2. 審査の進め方の審査基準について
3. 閉会

（配布資料）

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

資料1 審査の進め方の審査基準の点検ポイント

参考資料1 特許審査に関する今後の中長期的な目標に関する資料（抜粋）

参考資料2 各国審査基準の比較～審査の進め方に関する主要項目について～

参考資料3 審査の進め方に関する参考裁判例

参考資料4 『特許・実用新案審査基準』第IX部 審査の進め方

参考資料5 拒絶理由通知書等の記載様式に関する取組について